METHOD FOR REMOVING NITROGEN OXIDE FROM NITROGEN OXIDE-CONTAINING GAS

Patent number:

JP62097630

Publication date:

1987-05-07

Inventor:

INOUE AKIRA; others: 02

Applicant:

NIPPON SHOKUBAI KAGAKU KOGYO CO LTD

Classification:

- International:

B01D53/36; B01D53/34

- european:

Application number:

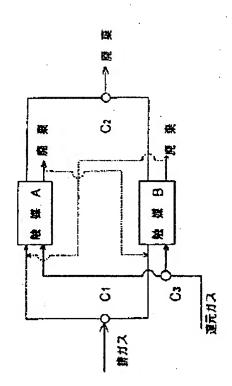
JP19850236468 19851024

Priority number(s):

Abstract of JP62097630

PURPOSE:To efficiently remove NOx, by. contacting NOx with a catalyst in the presence of O2 to oxidize and absorb the same by the catalyst and stopping the flowing of exhaust gas at the point of time when absorbing efficiency was lowered to contact the catalyst with a reducing agent to recover the oxidizing/ absorbing capacity thereof.

CONSTITUTION:NOx-containing exhaust gas is introduced into a catalyst A through a cock C1 to react NOx in exhaust gas in the catalyst 😘 in the coexistence of O2 to be absorbed by the catalyst. The exhaust gas is discarded into the . atmosphere through a cock C2 while NOx is exhausted. At the point of time when the removing capacity of the catalyst was lowered, the cocks C1, C2 are changed over and exhaust gas is introduced into a catalyst B. During this time, reducing gas such as H2 is introduced into the catalyst A through a cock C3 to reduce NOx absorbed and oxidized in the catalyst. The treated gas issued from the catalyst A is discarded into the atmosphere but, when there is the unreacted reducing agent, the treated gas is introduced into the catalyst B to oxidize the reducing agent.



Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

THIS PAGE BLA! .. (USPTO)

⑫公開特許公報(A)

昭62 - 97630

@Int Cl.4

識別記号

斤内黎理番号

④公開 昭和62年(1987)5月7日

B 01 D 53/36 53/34

101 129 Z-8516-4D A-8516-4D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

公発明の名称

窒素酸化物含有ガスから窒素酸化物を除去する方法

頭 昭60-236468 到特

明

頤 昭60(1985)10月24日 23出

⑫発 井 枚方市伊加賀西町59-1

73発 明 者

明石市王子2-6-11 紀一郎

砂発 明 斉 姬路市八代富士才町782-18

皓 一 日本触媒化学工業株式 ①出 願

大阪市東区高麗橋5丁目1番地

会社

の代 理

山口

1. 発明の名称

窒素酸化物含有ガスから窒素酸化物を 除去する方法

- 2. 特許請求の範囲
 - (1) 排ガス中の窒素酸化物を酸素存在下、触媒 と接触せしめることにより触媒に酸化吸収せ しめ、窒素酸化物を除去し、かつ触媒の窒素 酸化物吸収効率が低下した時点で、排ガスの 触媒上通過をとめ、遺元剤を用いて接触処理 することにより、触媒の酸化吸収能を再生さ せることを特徴とする窒素酸化物含有ガスか ら窒素酸化物を除去する方法。
 - (2) 排ガス中の窒素酸化物を酸素存在下、マン ガン、鉄、コパルト、ニツケル、銅、銀、亜 鉛、クロム、モリブデン、タングステン、パ ナジウム、ニオブ、タンタル、セリウム、ラ ンタン、チタン、ジルコニウム、アルミニウ ム、ケイ霖、スメ、鉛、リン、イオウ、マグ (従来の技術) ネシウム、カルシウム、バリウム、ストロン

チウム等のアルカリ土類金属、リチウム、ナ トリウム、カリウム、ルビジウム、セシウム 等のアルカリ金属およびルテニウム、ロジウ ム、パラジウム、白金、オスミウム、イリジ ウム等の貴金属よりなる群から選ばれた少く とも1種の元素を含む金属酸化物または複合 酸化物から成る触媒と150~800℃の温 度で接触せしめるととにより触媒に酸化吸収 せしめ、窒素酸化物を除去し、かつ触媒の窒 素酸化物吸収効率が低下した時点で、排ガス の触媒上通過をとめ、遺元剤で接触処理する ことにより、触媒の酸化吸収能を再生させる ことを特徴とする窒素酸化物含有ガスから窒 案酸化物を除去する方法。

- 発明の詳細な説明
- (産業上の利用分野)

本発明は、有害な窒素酸化物を含有するガス から窒素酸化物を除去する方法に関する。

排ガス中の窒素酸化物除去法としては、大別

して吸着法、吸収法および接触還元法があるが、 とのうち接触還元法が排ガス処理量が大きく、 かつ廃水処理も不用であり、技術的、経済的に も有利であるため、現在の脱硝技術の主流をな している。

この接触還元法には還元剤としてメタン、LPG、ガソリン、軽油、灯油等の炭化水架、水素あるいは一酸化炭素を用いる非選択的接触還元法と 還元剤としてアンモニアを用いる選択的接触還元法と

前者の場合、酸素を含む排ガスには、酸素と反応するに十分な量の還元剤を投入し、窒素酸化物を還元する必要があるのに対して、後者の場合、高優度の酸素を含む排ガスでも窒素酸化物を選択的に除去できる利点がある。

前者の非選択的接触還元法は内燃機関、主として自動車排ガスの窒素酸化物除去に用いられており、また、後者の選択的接触選元法は火力発電所などをはじめ各種工場の固定燃焼装置から排出される排ガスの窒素酸化物除去に用いら

る酸化吸収法と窒素酸化物を吸収し還元する還 元吸収法とがあるが、酸化吸収法は、たとえば 次亜塩素酸ナトリウム、過酸化水素、重クロム 酸ナトリウムあるいは過マンガン酸カリウム左 どの酸化剤を含むアルカリ性水溶液で吸収する 方法、他には、オソンあるいは接触酸化などに より酸化した後でアルカリ水溶液で吸収する方 法、電子線照射により酸化した後アンモニアと 反応させ硝安で捕集する方法などである。また、 歴元吸収法は、たとえば亜硫酸ナトリウム、チ オ硫酸ナトリウム、硫化ナトリウムなどの避元 剤を含む水溶液に接触させ、窒素酸化物を窒素 に選元して除去する方法、他には窒素酸化物を 鉄の錯塩等で吸収し、共存する亜硫酸ガスで遺 元しアルカリ水裕液で吸収する方法などである。 これらの吸収法はガス量が大きい排ガスの場合 には窒素酸化物の盛度が希薄なため吸収効率が 悪く、装置が大規模になるし、使用する酸化剤 あるいは愛元剤が高価であるため経済上問題が あるし、さらに、吸収に用いた水溶液の廃水処

れている。

(発明が解決しようとする問題点)、

しかしながら現在主流をなしている脱硝技術、 すなわち、接触還元法にも問題点がないわけで はない。

一方、接触還元法以外の脱硝技術の主なもの は、吸収法と吸着法が知られている。

まず、吸収法は、窒素酸化物を酸化し吸収す

理あるいは副生する硝安の取扱いなどにも配慮する必要がある。また、ガス量が少くない排ガスの場合あるいは移動発生源の場合などは大規模な装置であることが問題となり、いずれの場合も実用化に至つていない。

本発明は、上記の点に鑑み、移動発生原および固定発生原いずれの発生原にも対処できる実用的な新しい脱硝方法を提供するものである。 (問題点を解決するための手段) 本発明の方法は、排ガス中の窒素酸化物を酸素存在下、触媒と接触させることにより触媒に酸化吸収させ、窒素酸化物を除去し、かつ触媒の吸収効率が低下した時点で、排ガスの通過をとめ、選元剤を用いて接触処理することを特徴とより触媒の酸化吸収能を再生させることを特徴とする方法である。

排ガス中の窒素酸化物を上述した従来のガス吸着剤を用いて吸着せしめる場合、その吸着機構は単純な物理的吸着であつて、吸着平衡のため、残留ガスの窒素酸化物濃度に限界があり、また、温度、促度、共存ガス等の環境条件の変化に強く影響され、窒素酸化物の吸着能力が低くなり、そのため大規模な装置を必要とする欠点が指摘される。

本発明の方法では登元剤の消費量は触媒に吸収された窒素酸化物を還元除去するに必要な量であり、極めて少量であるため、経済上非常に有料である。かくして還元剤の消費が選択的である点で本発明の方法は選択的接触還元法に異する方法であると言える。

以下、本発明を詳細に説明する。 具体的な使用例を第1図に示した。

證素酸化物含有排ガスをコックC₁を経て、触 供 A に導入させ、排ガス中の窒素酸化物を共存 する酸素と触媒中で反応させ、触媒に吸収せし める。排ガスは触媒層で窒素酸化物を除去され、 コックC₂を経て大気中に廃棄される。

触媒の除去能が低下した時点で、コック C1, C2を切り換え排ガスを触媒 B に 導入する。その間触媒 A に 水素等を含む避元 ガスをコック C3 を経て導入し触媒中に酸化吸収された窒素酸化物を選元せしめる。触媒 A を通過した処理ガス中に過気中に廃棄されるか、あるいは処理ガス中に過剰の還元剤、あるいは、未反応の還元剤が残り

条件に比較的影響を受けにくく、かつ極めて希薄な履度の窒素酸化物でも吸収除去することが可能である。それ故に従来のガス吸磨剤を用いる方法に比べ、小規模な装置で排ガス処理が可能となり、経済的にも有利である。

本発明者らの知見によれば、本発明における 望素酸化物の吸収機構は、単たる物理的吸着で はなく、触媒と何らかの型で強く吸着した化学 的吸着であると思われる。

本発明の第2の特徴は除去効率の低下した触 族を水素等の還元剤を用いて再生する点にある。

型素酸化物を水素等の還元剤を用いて大きな大素での還元剤を用いている方法についる方法を登れた。 を発表が排ガス中に多量に存在した場合を発化するに十分な選元剤を投入し、発素でするため、選元剤を多量に消費する。 を選元するため、選元剤を多量に消費する。 を選元するため、選元剤を多量に消費するは経済のでなく、非選択的、あるいは、酸素の が共存しない場合か、あるいは、酸素を を力低下せしめた場合に限られていた。

問題になる場合は触媒Bに処理ガスを導入し、 強元剤を酸化せしめることも可能である。

第1図に示した具体例は一例であつて、短期間で登元処理する場合は一層の触媒層で十分である。

触媒の形状として、ペレット状、パイプ状、 板状、格子状、リポン状、波板状、ドーナッ状、 その他一体化成形されたもの等を適宜選ぶことができる。また、コージエライト、ムライトあるいはアルミナ等の格子状の担体および金網、板状等の金属 基材上に触媒組成物を被覆せしめた触媒も好適に採用できる。

完成した触媒の物性については特に限定はないが、比衷面段が大きい程好ましい。

本発明の方法で処理の対象となる排ガス組成としては、窒素酸化物 0.01~6.000 ppm、破黄酸化物 0~2.500 ppm、酸素 0.1~21 容量が、炭酸ガス1~15 容量がおよび水蒸 1~15 容量がの範囲に含有するものである。通常のボイラー排ガス、自動単排ガス、家庭用の吸対象ガスを限定しない。次に処理温度は 150~800℃、特に200~700℃が好ましく、空間速度は 1.000~300.000 Hr⁻¹、特に2000~100.000 Hr⁻¹の範囲が好適である。

処理圧力は特に限定はないが、 0.0 1~1 0 kg/cd の範囲が好ましい。処理時間は排ガス中の窒素

奥施例1

横 1 2.5 mm、 桜 1 2.5 mm、 長さ 1 4 8 mm のムライトハニカム (ピッチ 4:1 6 mm、 内厚 0.4 5 mm) に触媒物質として鉄 - ストロンチウム複合酸化物 (Sr, Fe₂O₃)の組成物粉末 7.2 6 g を担持して触媒を得た。

得られた触媒を350℃の溶胎塩浴に浸漬されたステンレス製反応管に充填し、下記第1表に示す組成の排ガスを228 Ne/Hrの流速(空間速度10,000Hr⁻¹)で1時間導入し、反応温度と窒素酸化物の除去率(%)の関係を求めた。なか、窒素酸化物の分析は柳本製ケミルミ式CLD7S型を使用した。

· -	第		1	表		
一酸化盘素	(NO)		5 0	0	ppm
二酸化 イオウ	(80,)				p pm
酸素ガス	(O ₂)		•	5	容量 9
二酸化炭素	(CO2)				容量兒
水 ,	(H ₂ O)		· 1	0	容量多
望索ガス	(N ₂)		弢		b

取化物機度に関係するものであるため、特に限 定はない。

また、 選元 剤を用いる処理条件としては、排ガスの種類、性状によって異なるが、 選元 剤の種類としては水素、 アンモニア、 一酸化炭素、メタン等の炭化水素、 等の通常の選元 剤がほ 最 用 好きるが、 取扱いや 2 次公客の点で水素が最も ノー とい。 水来の場合、 水の気分解、 メタセセルのスチームリフォーム等で簡単に 3 るからである。

選元剤の機度は、特に限定はないが、窒素等の不活性ガスで希釈して用いることもできる。次に選元温度は150~800℃、特に200~700℃が好ましく、空間速度は選元剤の濃度に関係するものであるが、10~100000 Hr⁻¹の範囲が好適である。処理時間は特に限定はないが、1分~1時間の範囲が好ましい。

以下に実施例を用いて本発明をさらに詳細に 説明するが、本発明はこれら実施例のみに限定 されるものでない。

次に排ガスを止め選元ガス(水紫ガス1容量が 残り窒素ガス)を228 Ne /Hr の流速で20分間導入し、再び排ガスを導入した。 この接 3 5 0 1 0 0 回繰り返し行つたところガス 温度 3 5 0 で空 素酸化物の平均除去率は80 多で経過で 化はほとんど認められなかつた。 また、 で変 ガスを分析 ない たいたが、 アンモニアはいずれの場合にも検知されなかった。

(発明の効果)

以上説明したように本発明の窒素酸化物除去 方法については、下配に列配するように種々の 特徴を有するものである。

- (1) 従来法で対処できなかつた排ガス処理が可能となつた。例えば、多量の酸素を含む窒素酸化物の移動発生原からの排ガス処理、極めて希薄な窒素酸化物を含む排ガスの処理など。
- (2) 処理装置が大規模にならず、経済的である。
- (3) 窒素酸化物の還元剤が少量で処理できるので経済的である。

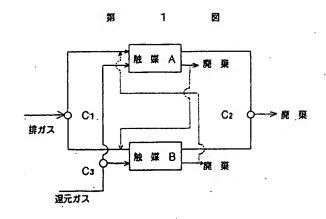
特開昭62-97630 (5)

- (4) 剛生物、廃水が出ないので、2次処理が不要である。
- 4. 図面の簡単な説明

第 1 図は本発明の一実施例を示すプロック図 である。

C₁, C₂, C₃ はガス流路を換える切り換えコックを表わす。

特許出願人 日本触媒化学工業株式会社 代 理 人 山 口 阿 男



THIS PAGE BLA! .. (USPTO)